

## НЕСЕЛЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СВЕРХПРОВОДЯЩУЮ ПЛЕНКУ В РЕЗИСТИВНОМ СОСТОЯНИИ

Е.М.Гершензон, М.Е.Гершензон, Г.Н.Гольцман,  
А.Д.Семенов, А.В.Сергеев

Обнаружено, что эффект воздействия электромагнитного излучения на сверхпроводящую пленку ниобия в резистивном состоянии, обязанный разогреву квазичастиц, неселективен в широком диапазоне частот от  $10^{10}$  до  $10^{15}$  Гц. Обсуждается роль электрон-электронных столкновений в формировании неравновесной функции распределения квазичастиц.

Среди известных механизмов воздействия излучения на сверхпроводник в резистивном состоянии не зависящим от частоты является лишь болометрический эффект. В<sup>1</sup> нами сообщено о новом эффекте влияния излучения на сверхпроводящую пленку Nb малого поперечного сечения (ширина  $W = 1 - 10$  мкм и толщиной  $d = 100$  Å), переведенную в резистивное состояние внешним магнитным полем  $H$  и транспортным током  $I$ . Изучение эффекта проявляющегося в увеличении сопротивления под действием излучения, показало его независимость от частоты в окрестности равновесной энергетической щели и малую инерционность (постоянная времени  $\tau = 1$  нс). Отмечалось, что он связан с разогревом квазичастиц излучением.

В настоящей работе проведено исследование этого эффекта в значительно более широком диапазоне частот; показано, что он неселективен и обладает одинаковой инерционностью от радиоволн до ультрафиолета обнаружен ряд особенностей, доказывающих его неболометрическую природу. Полученные результаты свидетельствуют о значительной роли электрон-электронных столкновений в формировании функции распределения квазичастиц в условиях эксперимента.

Измерения в широкой области спектра потребовали сочетания оптических и радио-методов: применялись клистроны сантиметрового и миллиметрового диапазонов волн, миллиметровые и субмиллиметровые лампы обратной волны (ЛОВ), инфракрасные, оптические и ультрафиолетовые монохроматоры и лазеры, а также абсолютно черное тело (АЧТ) с набором фильтров. Мощность излучения измерялась радиометрами, независимая калибровка осуществлялась с помощью АЧТ. Инерционность эффекта определялась как на СВЧ, так и в оптическом диапазоне. В первом случае использовалась модуляция питания ЛОВ или биения интенсивности излучения двух ЛОВ, сдвинутых по частоте на величину  $f = 10^5 - 10^9$  Гц<sup>2</sup>, во втором — импульсный наносекундный азотный лазер ( $\lambda = 0,337$  мкм).

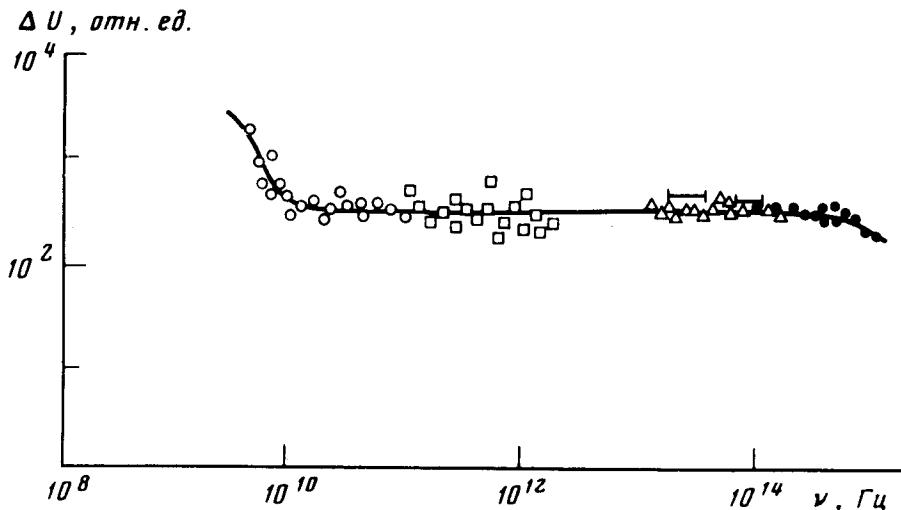


Рис. 1. Зависимость  $\Delta U (\nu)$ ,  $P = \text{const}$ : ○ — клистронные генераторы, □ — ЛОВ, △ — АЧТ с фильтрами, — — АЧТ в интеграле, ● — монохроматоры с гибким и ртутной лампой

На рис. 1 представлены данные для изменения напряжения на образце  $\Delta U$  под действием излучения частоты  $\nu$  в режиме генератора тока для пленки ниобия на сапфировой подложке при  $T = 2$  К,  $H = 20$  кЭ,  $I = 30$  мкА (критическая температура для этого образца  $T_c = 6,2$  К,  $d = 120$  Å,  $W = 2,5$  мкм). При этом мощность  $P$  излучения, падающего на пленку, поддерживалась неизменной. Обращает на себя внимание постоянство  $\Delta U$  в очень широком интервале частот  $\nu = 10^{10} - 10^{15}$  Гц. На рис. 2 (кривая 1) показана зависимость  $\Delta U$  от частоты модуляции  $f$  излучения с длиной волны  $\lambda = 1$  мм при  $T = 5$  К. Видно, что  $\Delta U$  не меняется вплоть до  $f = 2 \cdot 10^8$  Гц, спаду на более высоких частотах соответствует  $\tau = 8 \cdot 10^{-10}$  с. Это значение сохраняется при любых фиксированных  $I$ ,  $H$ ,  $T$ , и  $\lambda$ . Близкие результаты получены и по спаду  $\Delta U$  при импульсном возбуждении азотным лазером.

Для выяснения того, что эффект — неболометрический, наряду с наблюдаемым резким отличием температурных зависимостей  $\Delta U$  и  $\partial U / \partial T$ <sup>1</sup> выполнен ряд независимых измерений. Их основные результаты следующие. Это прежде всего, превышение, достигающее трех порядков, значения  $\Delta U$ , определенного экспериментально, над величиной болометрического эффекта, рассчитанного из измерений  $\partial U / \partial T$ , коэффициента поглощения излучения и теплопроводности границы пленки с подложкой и сверхтекучим гелием. Затем — совпадение величины эффекта  $\Delta U$  (для  $f \geq 10^5$  Гц) и постоянной времени  $\tau$  для одинаковых пленок, напыленных на разные подложки (сапфир и стекло), отличающиеся по значениям теплопроводностей более, чем на порядок (рис. 2). Отметим, что болометрический эффект превышает изучаемый лишь при низких частотах модуляции  $f < 10^5$  Гц в условиях плохого теплоотвода от пленок (кривая 2).

Наблюдаемый эффект обусловлен пространственно неоднородным резистивным состоянием. Рост сопротивления под действием излучения может быть вызван расширением нормальных областей, увеличением глубины проникновения электрического поля в сверхпроводящие области  $l_E$ , а также влиянием излучения на движение вихрей. Он проявляется как вблизи  $T_K$ , где резистивное состояние связано с центром проскальзывания фазы, так и при низких температурах в сильном магнитном поле, когда в создании резистивного состояния может быть существенно вязкое движение вихрей. Эксперимент показывает, что в последнем случае все характеристики эффекта остаются прежними при изменении ориентации магнитного поля относительно поверхности пленки с перпендикулярной на параллельную, если сохраняется приведенное к критическому значению  $H$ . При этом магнитный поток, пронизывающий пленку меняется более, чем на два порядка. Таким образом, эффект не связан со способом создания резистивного состояния и его причиной не может быть изменение движения вихрей под действием излучения. Оставшиеся две возможности – изменение размеров нормальных областей и величины  $l_E$  – не являются альтернативными.

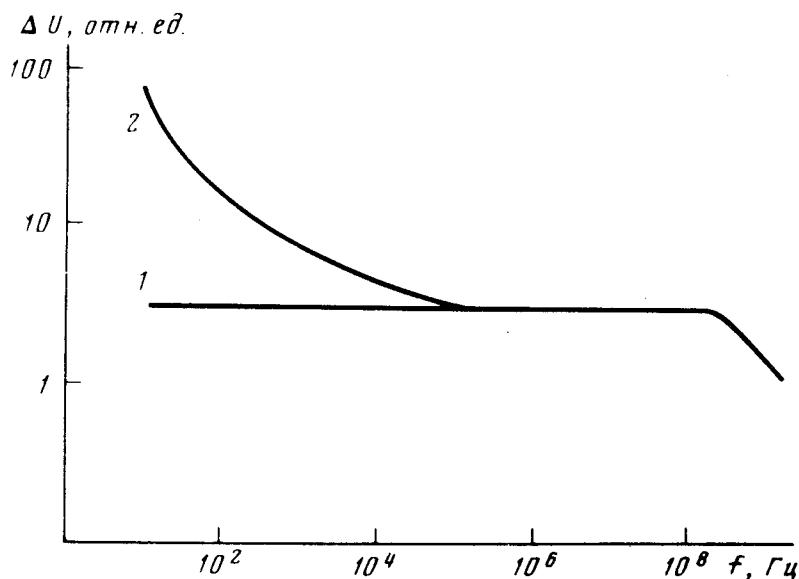


Рис.2. Зависимость  $\Delta U (f)$  для пленок Nb толщиной 120 Å, нанесенных на различные подложки : 1 – сапфир, 2 – стекло

Качественное объяснение неселективности наблюдаемого эффекта сводится к следующему. Коэффициент поглощения излучения  $\alpha_s$  сверхпроводящей пленки в условиях эксперимента, когда сверхпроводимость сильно подавлена, слабо отличается от коэффициента поглощения  $\alpha_n$  пленки нормального металла. Расчет для исследуемых пленок в модели свободных электронов показывает, что зависимости  $\alpha_n(\nu)$  и  $\Delta U(\nu)$  (рис. 1) практически совпадают в области частот  $\nu > 10^{10}$  Гц. Поглощенное электромагнитное излучение разогревает электронный газ, как взаимодействуя с уже имеющимися квазичастицами, так и разрушая куперовские пары. Горячие квазичастицы релаксируют за счет электрон-электронных и электрон-фоновых столкновений. Диапазон частот, в котором эффект неселективен, включает энергию фотонов  $\hbar\omega$  как много большие  $kT_D$  ( $T_D$  – температура Дебая), так и меньшие  $kT$ . Высокоэнергичные фононы, испускаемые квазичастицами при  $\hbar\omega > kT_D$  сильно поглощаются и не выходят из пленки, в то время как для тепловых фононов пленка прозрачна. Однако, когда существенная часть энергии квазичастиц  $\epsilon$  излучается в виде тепловых фононов, функция распределения оказывается сформированной за счет электрон-электронных столкновений. Это связано с тем, что для пленок с малым значением длины свободного пробега  $l$ ,

согласно<sup>3</sup>, рассеяние электронов на статических дефектах существенно влияет на релаксацию квазичастиц, связанную с межэлектронным взаимодействием. Оценка для времени релаксации энергии за счет межэлектронных столкновений по формуле<sup>4</sup>

$$\tau_{\epsilon}^{ee} = \frac{2}{3\pi} \frac{\hbar}{kT} \frac{(K_F l)(K_F d)}{\ln(K_F l)(K_F d)}, \text{ где } K_F - \text{фермиевский волновой вектор},$$

показывает, что для исследованных пленок ( $l \cong 10 - 20 \text{ \AA}$ ) время неупругого электрон-фононного взаимодействия  $\tau_{\epsilon}^{ph}$  оказывается больше  $\tau_{\epsilon}^{ee}$  при  $T \leq 10 \text{ К}$ . Таким образом, в широком диапазоне частот излучения энергия кванта эффективно распределяется по электронной подсистеме и величина эффекта определяется только поглощенной мощностью.

Авторы выражают признательность А.Г.Аронову и Б.З.Спиваку за полезные обсуждения.

#### Литература

1. Гершензон Е.М., Гершензон М.Е., Гольцман Г.Н., Семенов А.Д., Сергеев А.В. Письма в ЖЭТФ, 1981, 34, 281.
2. Гершензон Е.М., Гольцман Г.М., Семенов А.Д. Труды III Всесоюзного симпозиума по миллиметровым и субмиллиметровым волнам, Горький, 1980, 1, 233.
3. Альтшуллер Б.Л. Аронов А.Г. Письма в ЖЭТФ, 1979, 30, 514
4. Altshuler B.L., Aronov B. L., Khmel'nitzky D.E. J. Phys. C (in press).

Московский  
педагогический институт им. В.И.Ленина

Институт радиотехники и электроники  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
16 июля 1982 г.  
После переработки  
23 августа 1982 г.